Fraunhofer FEP

Fraunhofer-Institut für Elektronenstrahl- und Plasmatechnik FEP

Institutsleitung:
Prof. Dr. Elizabeth von Hauff

Stv. Institutsleitung:
Dr. Burkhard Zimmermann

Kommunikation
Annett Arnold

Informationstechnologie
Udo Gernandt

Geschäftsentwicklung
Dr. Christian May

Schutzrechte / Verträge
Jörg Kubusch

Verwaltung
Almar Schulz-Coppi

Arbeitsschutz
Maik Schober

Qualitätsmanagement
Grit Köckritz

Controlling
Nicole Raymund

Einkauf
Stefanie Pfoh

Versand / Export / Geräte
Claudia Rockstroh

Technik / Energiemanagement
Max von Jutrzenka-Trzebiatowski

Elektronenstrahl Quellen – Prozesse – Anwendungen
Dr. Burkhard Zimmermann
Stv.: Frank-Holm Rögner

Beschichtung Metall und Energietechnik
Dr. Stefan Saager

Reinigungs- und Hygienetechnologien
Frank-Holm Rögner

Beschichtung von Bauteilen
Dr. Fred Fietzke

Biokompatible Materialien
Dr. Ulla König

Spezielle Elektronenstrahl-Systeme und Technologien
Prof. Dr. Gösta Mattausch

Plasmatechnik
Dr. Nicolas Schiller
Stv.: Dr. Matthias Fahland, Dr. Jörg Neidhardt

R2R-Technologien
Dr. Matthias Fahland

R2R Thermisches Verdampfen und Optische Inspektion
Dr. Matthias Fahland

R2R Hochrate-Vakuumbeschichtung
Steffen Straach

R2R Sputtern und PECVD
Dr. Cindy Steiner

R2R Nassbeschichtung und Elektronenstrahlvernetzung
Dr. Steffen Günther

S2S-Technologien und Präzisionsbeschichtung
Dr. Jörg Neidhardt

S2S Sputtern und PECVD
Dr. Kerstin Täschner

Dynamische Präzisionsbeschichtung
Dr. Daniel Glöß

Stationäre Präzisionsbeschichtung
Dr. Hagen Bartzsch

Sputterepitaxie-Technologien
Dr. Valentin Garbe

Systeme
Jens Drechsel

Mechanik-Entwicklung
Henrik Flaske

Elektronik-Entwicklung
Rainer Labitzke

Musterbau
Mirko Kreusel

Werkstoffkunde / Analytik
Dr. Olaf Zywitzki

Biomedizinische Laboreinheit
Prof. Dr. Simone Schopf (komm.)

Bereich | Abteilung | Gruppe

Stand: 07.02.2025